CLIPPEDIMAGE= JP361187373A

PAT-NO: JP361187373A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61187373 A

TITLE: FIELD EFFECT TRANSISTOR

PUBN-DATE: August 21, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OGAWA, MASAKI BABA, TOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP60027864

APPL-DATE: February 15, 1985

INT-CL\_(IPC): H01L029/80
US-CL-CURRENT: 257/194

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To enable a high speed operation by providing the second reverse

conductive type semiconductor region in contact with the source electrode

direction of a channel, and providing the third high resistance semiconductor

in contact with the gate electrode direction of the channel.

CONSTITUTION: A high resistance Al<SB>0.7</SB>Ga<SB>0.3</SB>As layer 12, a low

resistance N-type GaAs layer 14, and a gate electrode 19 are laminated on a

channel 13 of the surface of a high resistance GaAs 11. A low resistance

N-type Al<SB>0.2</SB>Ga<SB>0.8</SB>As region 15 is provided in contact with a

source electrode 17 direction of the channel 13, and a low resistance N-type

GaAs region 16 is provided in contact with a drain electrode 18 direction.

Electrons from the electrode 17 pass the region 15, are accelerated abruptly by

the potential difference between the region 15 and the channel 13, and

discharged into the channel 13. Thus, the channel 13 is moved at a high speed

11/09/2001, EAST Version: 1.02.0008

without scattering in a grating to arrive at the electrode 18.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO&Japio

### ⑩日本国特許---(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-187373

(a) Int, Cl. 4 H 01 L 29/80 識別記号

**广内整理番号** 

匈公開 昭和61年(1986)8月21日

7925-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 電界効果トランジスタ

②特 願 昭60-27864

**愛出 願 昭60(1985)2月15日** 

 正 毅

夫

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑩発 明 者 馬 場 寿

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

#### 1. 発明の名称

砂出

顋

人

電界効果トランジスタ

#### 2. 特許 請求の範囲

(1) 高抵抗もしくは1 導電型の第1の半導体からなるチャンネルのソース電極方向に接して、電子もしくは正孔に対する電位の大きな反対導電型の第2の半導体領域を設け、該チャンネルのゲート電極方向に接して、電子もしくば正孔に対する電位が第2の半導体よりも大きな高抵抗の第3の半導体を設けたととを特徴とする電界効果トランシスタ。

### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は高速動作可能な化合物半導体電界効果トランジスタに関する。

〔従来の技術〕

従来の2次元電子ガストランジスタは、電子の 走行領域が単一の半導体材料で形成されており、 ソース電極からでた電子は該半導体中の電界によ り加速されてチャンネルを走行しドレイン電極に 到達する構造をとっている。

[発明が解決しようとする問題点]

この構造によるときには高電界領域に到達する前に半導体の格子との散乱をうけるため、半導体中の最高速度は、例えば、GaA®では、1.6×10<sup>7</sup>cm/sc程度に抑えられてしまう。最高速度をさらに大きくすれば、トランスタはさらに高速で動作ででしたる。最高速度をあげるために、熱平衡下での最高速度のより高い半導体材料(例えば、インジウム、ガリウム、砒素混晶)を用いることが成功ない。

本発明の目的は、電子を非熱平衡下で走行させることにより、熱平衡時の最高速度を越えた速度でチャンネル中を走行する2次元電子ガストランシスタを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明は高抵抗もしくは1導電型の第1の半導体からなる ディンネルのソース 電極方向 に接して、

電子もしくは正孔に対する配位の大きな反対導電型の第2の半導体領域を設け、該チャンネルのゲート電極方向に接して、電子もしくは正孔に対する電位が第2の半導体よりも大きな高抵抗の第3の半導体を設けたことを特徴とする電界効果トランジスタである。

#### 〔作用・原理〕

本発明による2次元電子ガストランツスタのソース電極から供給された電子は、第2の半導体から第1の半導体に放出される際に、第2の半導体と第1の半導体間の伝導電子の電位差に相当するエネルヤーだけ急激に加速されるため、第1の半導体の格子と散乱することなしに熱平衡下での最高速度を越える高速でチャンネルを走行してドレイン電極に到達する。このため、高速動作が可能となる。

#### 〔 実施例〕

以下に本発明の実施例を図によって説明する。 (実施例1)

第1図に本発明の第1の実施例による2次元電

高抵抗 ALa 8G a a 2 A s 尼 12 の伝導電子に対する電位より約 0.4 V 低いため、チャンネル中を走行する電子が高抵抗 ALa 8G a a 2 A s 唇 12 中に入り込むととはない。とのため、加速されたチャンネル中の電子に対し、高抵抗 ALa 8G a a 2 A s 層 12 は充分な障壁特性を保っている。第 1 図の 2 次元電子ガストランジスタでは、チャンネル部 13 中に放出される電子は急激に加速されるため、格子との散乱をうけず、チャンネル中の最高速度は 7×10<sup>7</sup> cm/sccと従来の 4 倍以上の高速に違する。このため、従来の 2 次元電子ガストランジスタより 4 倍の高速動作が可能となった。なか、第 1 図のチャンネル長は、格子との散乱を防ぐため 0.2 μm以下の短ゲート長に設計されてある。

### ( 與施例 2 )

第 2 図に、本発明の第 2 の実施例の 2 次元電子 ガストランシスタの構造を示す。第 2 図は第 1 図 の n 型 ALQ2GaQ7A8 層 15 のかわりに n 型超格子層25 を用いたものである。 n 型超格子層 25 は、15 Å の 高抵抗 ALAs 21 と 30 Å の n 型 GaAs 22 とを順次 欲層し 子ガストランジスタの構造を示す。

ナなわち、高抵抗砒化ガリウム ( TaAs )11 表面 のチャンネル部 13 上に高抵抗 アルミニウム azガリ ウム a5 砒素 ( Ala7Gaa5As) 層 12 を厚さ 300Å、低抵 抗 n 型 GaAs 層 14 を厚さ5000Å、ケート電 協金 関局 19を厚さ3000Å順次積層し、チャンネル13のソー ス電極方向に接して、低抵抗 n 型 Ala2Gaa8As領域 15 を設け、その表面にソース電極金属層 17 を設け、 チャンネル 13 のドレイン電極方向に接して、低抵 抗 n 型 GaAs 領域 16 を設け、その 表面 に ドレイン 電 極金属層 18を設けたものである。ソース電極金属 層 17 から供給された電子は、 n 型 ALa2Gaa8As領域 15 を通り、 n 型 Ala2GaasAs 領域 15 をチャンネル部 13 の Ga As との電位差 0.2 V により急激に加速されて チャンネル部 13 中に放出される。チャンネル部13 の抵抗はゲート電極金属層 19 に印加されるゲート 電圧によって制御されるため、チャンネル中に放 出される電子密度はゲート電極によって制御され る。第1図の2次元電子ガストランジスタでは、 n型 Ala2Gaa8As 領域 15 の伝導電子に対する電位が、

た構造であり、n型超格子層 25 全体のペンドギャップは A40.25 Ga 0.75 As 混晶と同一に 設定されている。 第 2 図の構造では、液体窒素 温度 (77°K)でもn型 超格子層 25 の電子凝度が低下しないため、チャンネル 13 中に高効率で電子を放出できる。チャンネル部 13 の Ga As との電子の電位差は 0.25 Vと第 1 図より大きいため、チャンネル中の最高速度は1×10<sup>18</sup> cx/xxと従来の 6 倍以上の高速が得られる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本発明による 2 次元電子 ガストランシスタによれば、チャンネル中を走行 する電子の最高速度が従来の 4 ないし 6 倍に高め ちれるため、超高速で動作させることができる。

本発明の構造は、電子ガスのみならず正孔ガス
に対しても適用できる。との場合、チャンネルの
第1の半導体を Ge に選んだときには、ソース 電極
方向に接する第2の半導体として p 型 GaAa、チャンネルのゲート 電極方向に接する高抵抗半導体と
しては、 Ina49Gaa51P が適当である。チャンネル
の第1の半導体を GaAs に選んだときは、第2の半

## 特開昭61-187373 (3)

6a A5

12 Alan Gaas As Æ

73 チャンネル部 、18 ドレイン電極金属層

-11GaAs

16 低抵抗7型 Ga As 領域

第1図

ソース**電機金属層 f** 低抵抗九型

AlazGaos As 競技

導体としてP型 Inq49Gaq51P、上配高抵抗半導体としては、ZnSeの組み合せが適当である。また電子ガストランジスタとしてチャンネル材料にInq5Gaq5Asを用いた場合には、第2の半導体として n型 Inq5(Gaq5Alq5)q5As、高抵抗半導体としては Inq5Alq5Aeの組み合せが適当となる。

### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例による2次元電子ガストランジスタの構造を示す図、第2図は本発明の第2の実施例による2次元電子ガストランジスタの構造を示す図である。

11 … GaAs 、 12 … AZQ7GaQ3As 層、 13 … チャンネル部、 14 …低抵抗 n型 GaAs 層、 15 …低抵抗 n型 AZQ2GaQ8As 領域、 17 …ソース電極金属層、 18 … ドレイン電極金属層、 25 … n型超格子層

特 許 出 顧 人 日本 電 気 株 式 会 社 代理人 弁理士 内 原 晋

